

エンジニアが
教えるシリーズ



SHINKAWA

参加
無料

＼ 新川電機主催 ／
SHINKAWA Science Webセミナー

分析装置メンテナンスセミナー

毎年好評の分析装置メンテナンスセミナーを今年も開催します！

昨年と同様に、弊社エンジニアとアジレント・テクノロジー社の講師がメンテナンスのコツや方法を分かりやすく解説します。今回はGCへのサンプル導入装置である「ヘッドスペース」部分のメンテナンスをGCのメンテナンスと一緒にご紹介します。また、アンケートでご要望の多かった「ICP-MS」「ICP-OES」もアジレント・テクノロジー社の協力によりアジレント八王子ラボとつないで、実機を使ってメンテナンスのコツやポイントをお届けします。

日時

2024年 **11月21日(木)**, **22日(金)**

配信

Microsoft Teams タウンホール

申込

オンラインよりお申込ください。

https://www.shinkawa.co.jp/information/sec-sws_241121 ▶



対象

✓ 装置管理者 ✓ 日常的に分析装置を使用する方 ✓ 基礎を学び直したい方

プログラム

※実機を用いた説明はアジレント・テクノロジー社の装置やソフトを使用します。
※終了時刻は多少時間が前後する場合がございます。あらかじめご了承ください。

開催日時		内容
11月21日 (木)	10:00 ～ 11:30	ヘッドスペースサンブラ付GCメンテナンス Agilent8890GC-7697HSSを使用し、ガスクロマトグラフの注入口とFID検出器、ヘッドスペースサンブラのメンテナンス方法を説明します。そのほかエンジニアの経験からおすすめの方法やメンテナンスツールをご紹介します。 講師：新川電機(株) 春日 陽軸
	13:30 ～ 14:30	LCメンテナンス Agilent1260LCを使用し、エンジニア目線でのメンテナンス実演を行います。メンテナンスのコツ、日常で使用する際のポイントなどを分かりやすく解説いたします。 講師：新川電機(株) 松村 弘信
	15:00 ～ 16:00	ICP-OESメンテナンス アジレント・テクノロジーの八王子ラボより実演を行いながら日常のメンテナンスのコツやポイントを分かりやすく解説いたします。 講師：アジレント・テクノロジー(株) 大山 拓也 様
11月22日 (金)	10:00 ～ 11:30	GC/MSメンテナンス イオン源の洗浄方法を中心に、GC/MSをご使用いただくうえで、必要なメンテナンスについて丁寧に解説します。実機を用いた演習も行います。 講師：新川電機(株) 増田 大輔
	13:30 ～ 15:00	ICP-MSの基礎とメンテナンス アジレント・テクノロジーの八王子ラボより実演を行いながら日常のメンテナンスのコツやポイントを分かりやすく解説いたします。 講師：アジレント・テクノロジー(株) 藤原 正英 様／尾形 洋昭 様

お問合せ

新川電機株式会社 科学機器営業部 / 社方 (しゃかた)

TEL : 082-247-6447

e-mail : mkt-kagaku@shinkawa.co.jp